

薄膜奈米壓痕量測儀設備 規格及現況

- 一、規格型號: MTS Nano Indenter XP
- 二、採購日期: 095/9/28
- 三、目前狀況: 測試頭座變形，量測值異常，需維修更新。
- 四、現況照片:



圖 1: MTS Nano Indenter XP 現況照片(拍攝於 2019.10.9)



達遠展業有限公司

報價單

客戶名稱：核能研究所
聯絡人：蔡明瑞博士
電話：03-4711400 分機：7318
手機：0928-950660
傳真：03-4711408
E-mail：mrtsai@iner.gov.tw

報價單號：E1080321-1
承辦人：謝文彥
電話：0956-188068
傳真：(07) 342-8662
報價日期：108.3.21
E-mail：Edward_Hsieh@dy
advance.com.tw

品 名 / 規 格	數 量	單 價	總 價	備 註
MTS Nanoindenter (XP-398) 維修 1. XP head replacement *XP Displacement Calibration *XP Load Calibration *XP CSM Calibration *XP LFM Calibration *預計工作天數：3天 註：本報價內容為XP head故障需要更換，經與原廠確認後，因XP head屬於核心元件，故障品必須退回原廠, 不得保留。	1 式	580,952	580,952	
★ 報價有效期限：108年4月19日		合 計	580,952	
★ 交貨期：收到訂單後150天		稅 額	29,048	
總 價：陸拾壹萬元整（含稅）		總 計	610,000	
買方簽章（確認同意報價後請蓋章或簽名回傳）		賣方簽章		
				

國有公用動產財產卡

財產編號(含分號)：3100802-0191-0000006

財產類別：機械及設備

財產名稱：薄膜分析儀

裝檢碼：機械類

財產別名：薄膜奈米壓痕量測儀

基金財產註記：

珍貴財產註記：一般

***** 管理資料 *****

品名：薄膜機械性奈米壓痕量測儀

最低使用年限：5

型式/廠牌：/

取得日期：095/09/28

單位：臺

存置地點：054館

數量：1.00

使用單位：物理組

價值(元)：76,329

使用人：蔡明瑞

來源：購置

保管單位：物理組

材質：鐵、玻璃

保管人：蔡明瑞

其他事項：

次序：1

名稱：NF950007(95.09.28)

型式：

數量：0

廠牌：

總價：0

次序：2

名稱：薄膜奈米壓痕量測儀

型式：

數量：1

廠牌：

總價：7,632,914

***** 帳務資料 *****

登記日期：106/08/01

摘要：購置

登記憑證：財產增加單

入帳金額(元)：7,632,914

登記字號：106-初值增加-0000001

次序：1

登記日期：106/09/01

前次帳面金額(元)：7,632,914

登記憑證：財產增減值單

本次增加金額(元)：0

登記字號：106-初值折舊-0000001

本次減少金額(元)：7,556,585

摘要：折舊/攤銷

帳面金額(元)：76,329

備註：

***** 報廢(損)記錄 *****

日期：

報廢(損)後處理情形：

單據字號：

異動原因：

奉准文號：